

第五章 傅里叶变换光学

第三节 阿贝成像原理与相衬显微镜

5.3 阿贝成像原理与相衬显微镜

5.3.1 阿贝 (E. Abbe) 成像原理

5.3.2 空间滤波的概念

5.3.3 阿贝—Porter空间滤波实验

5.3.4 相衬显微镜 (F. Zernike, 泽尼克, 1935 Nobel Laureate)

5.3.1 阿贝成像原理

对于衍射屏，可以用Fourier变换将其展开为Fourier级数或Fourier积分

$$t(x) = t_0 + \sum_{n \neq 0} \tilde{t}_n e^{i2\pi f_n x} = \sum_{-\infty}^{+\infty} \tilde{t}_n e^{i2\pi f_n x}$$

$$\tilde{t}_n = \frac{1}{d} \int_{-d/2}^{d/2} t(x) e^{-2i\pi f_n x} dx$$

$$f_n = nf_1 = nf = n \frac{1}{d}$$

f_1 基频

d : 衍射屏的(空间)周期

f : 衍射屏的(空间)频率

5.3.1 阿贝成像原理

以简单的平面波入射，透射波为

$$\tilde{U}_2 = \tilde{U}_1 t = A_1 \sum_{-\infty}^{+\infty} \tilde{t}_n e^{i2\pi f_n x} = \sum_{-\infty}^{+\infty} A_1 \tilde{t}_n e^{i2\pi f_n x}$$

- 可以用屏函数表示衍射波（透射波）

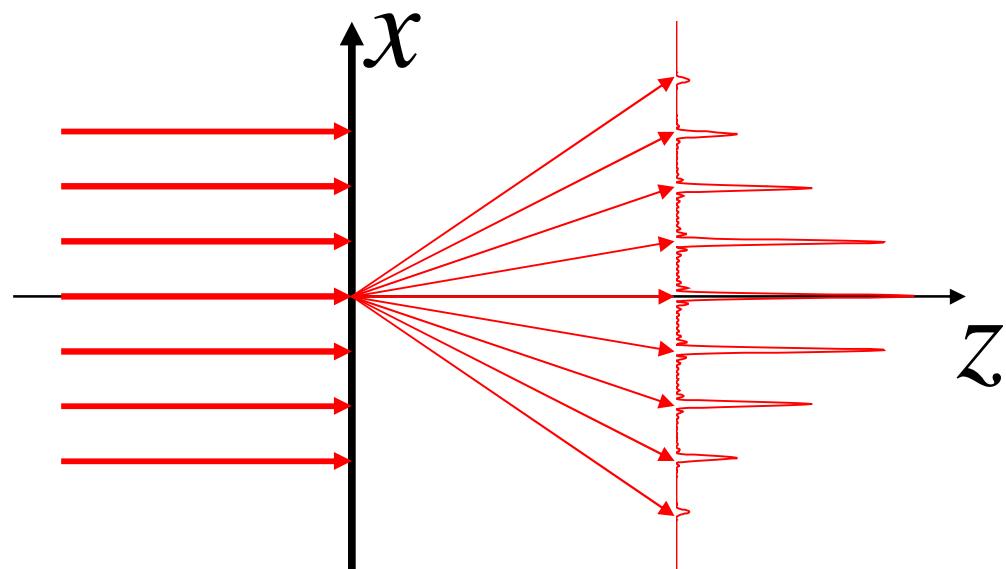
$\tilde{t}_n e^{i2\pi f_n x}$ n 级平面波

\tilde{t}_n n 级平面波的复振幅

$\{\tilde{t}_n\}$ Fourier 频谱

$e^{i2\pi f_n x}$ 的方向

$\sin \theta_n = f_n \lambda$



5.3.1 阿贝成像原理

阿贝对成像过程的理解 (1874 , 在蔡司光学公司)



- 一、可以从几何光学的角度 , 即光线的折射来说明成像过程
- 二、也可以从Fraunhofer衍射的角度 , 即对波前的变换来说明成像的过程

以正弦光栅的成像说明阿贝成像原理

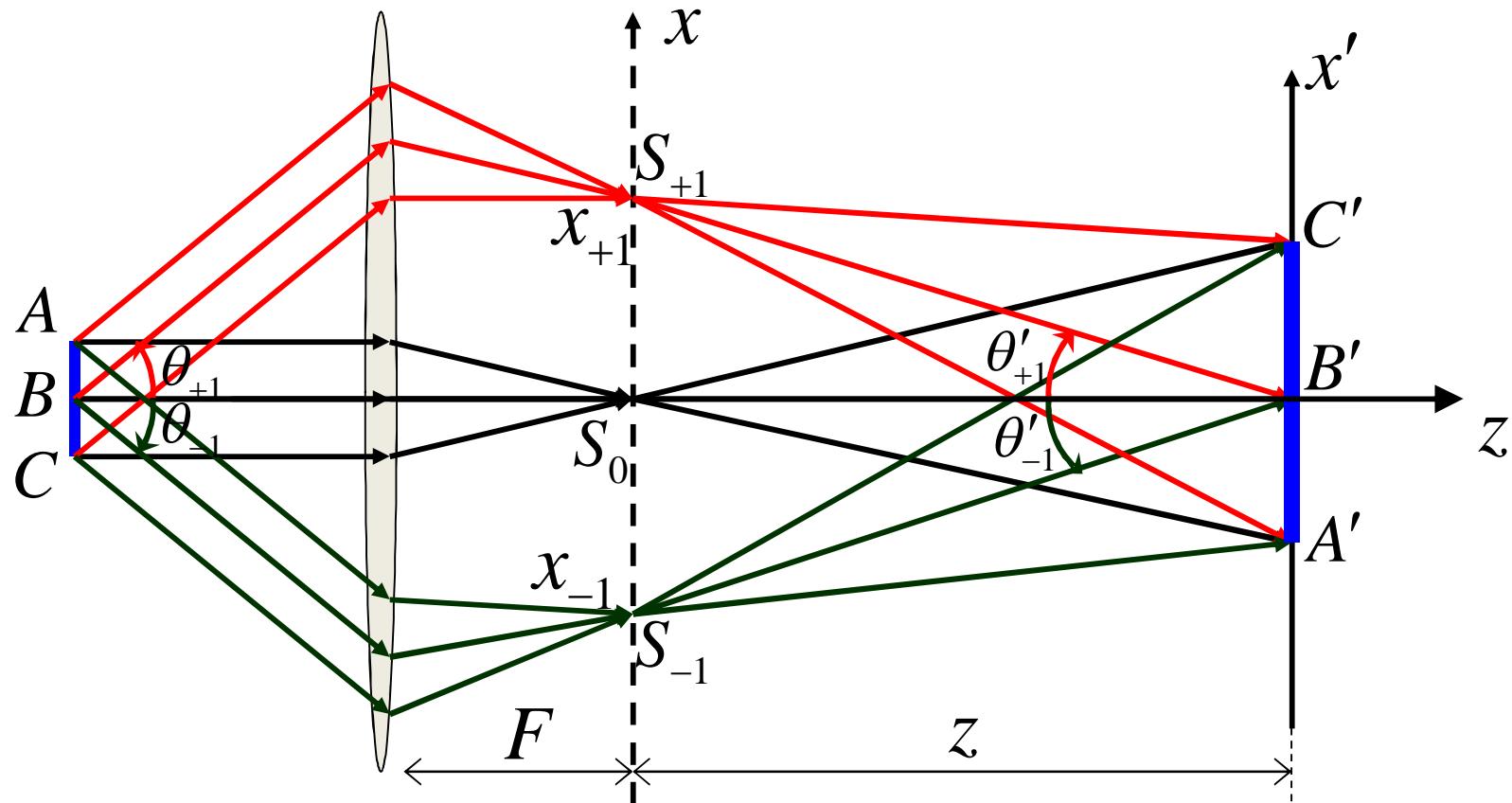
正弦光栅被正入射的平面
光照明而发出的物光波

$$\tilde{U}_O(x, y) = A_1(t_0 + t_1 \cos 2\pi f x)$$

物光波实际上包含
三级平面波

$$\tilde{U}_O(x) = A_1 t_0 + \frac{1}{2} A_1 t_1 e^{i 2\pi f x} + \frac{1}{2} A_1 t_1 e^{-i 2\pi f x}$$

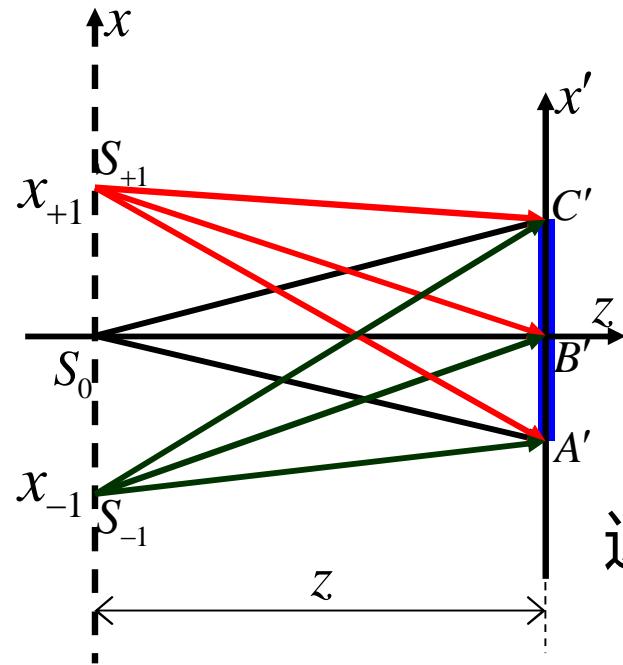
5.3.1 阿贝成像原理



第一步，物光波（屏函数的平面波）经过透镜在其焦平面上汇聚成衍射斑，即点光源（Fourier变换，衍射斑→频谱展开）。

第二步，焦平面上的衍射斑作为相干的点光源，发出的次波在像平面上相干叠加（Fourier反变换，衍射斑干涉→成像）

5.3.1 阿贝成像原理



像平面的光波是三个衍射斑发出光波的相干叠加

$$\tilde{U}_I(x', y') = \tilde{U}_0(x', y') + \tilde{U}_{+1}(x', y') + \tilde{U}_{-1}(x', y')$$

$$\tilde{U}(x', y') = K \tilde{U}(x, y) F(\theta_0, \theta) \frac{e^{ikr}}{r}$$

近轴条件下

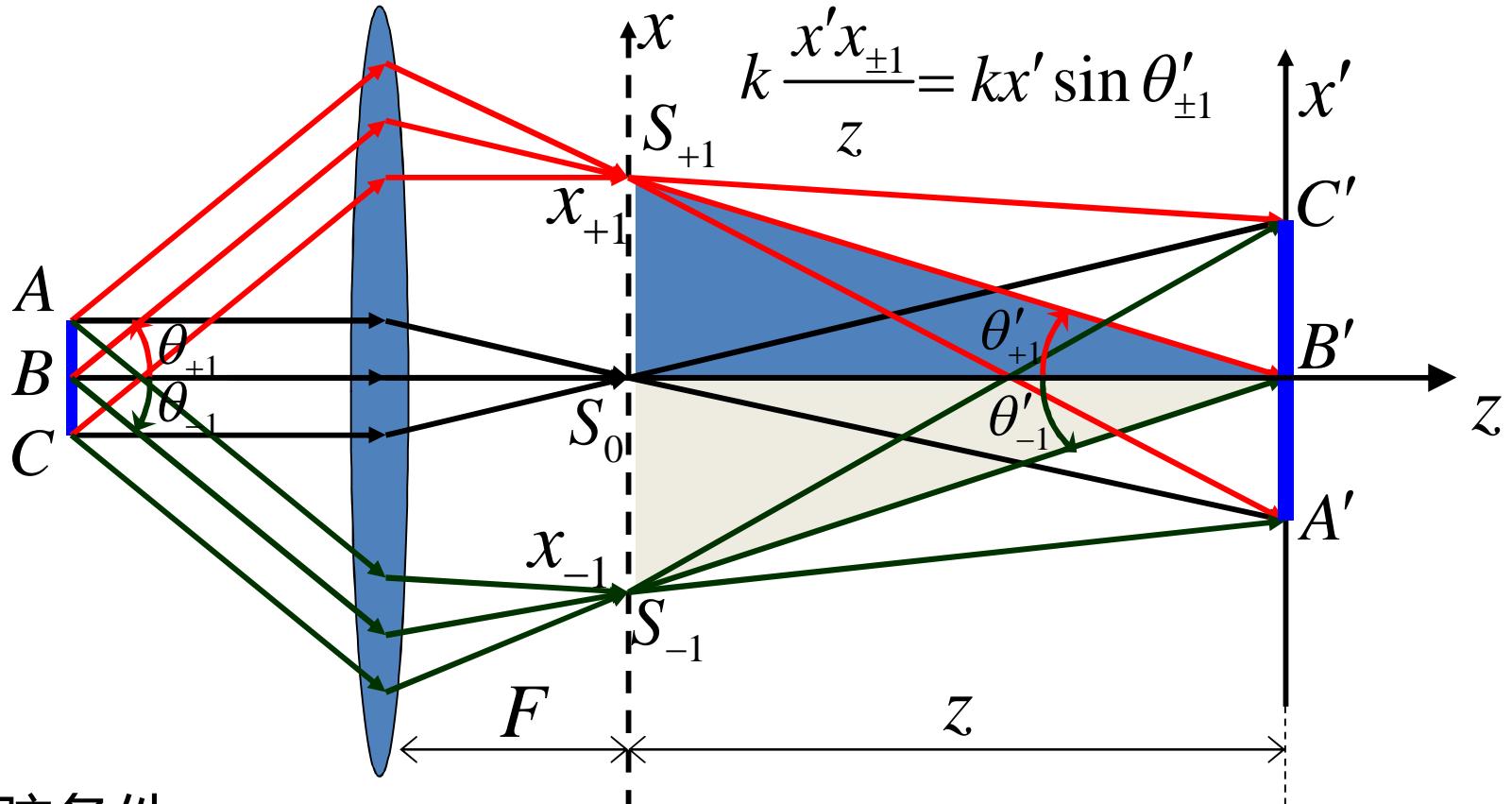
$$\approx \frac{K}{r_0} \tilde{U}(x, y) e^{ikr} \propto \tilde{U}(x, y) e^{ikr}$$

三个衍射斑（点光源）发出的光波在像平面上的复振幅

$$\tilde{U}_0(x', y') \propto \tilde{U}_{S_0} \exp[ik(\overline{S_0 B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}]$$

$$\tilde{U}_{\pm 1}(x', y') \propto \tilde{U}_{S_{\pm 1}} \exp[ik(\overline{S_{\pm 1} B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z} - ik \frac{x' x_{\pm 1}}{z}]$$

5.3.1 阿贝成像原理



阿贝正弦条件

$$\frac{\sin \theta'_{\pm 1}}{\sin \theta_{\pm 1}} = \frac{ny}{n'y'} = \frac{1}{V} \quad n = n' \quad \sin \theta'_{\pm 1} = \frac{\sin \theta_{\pm 1}}{V}$$

$$k \frac{x'x_{\pm 1}}{z} = kx' \sin \theta'_{\pm 1} = k \sin \theta_{\pm 1} \frac{x'}{V} = \frac{2\pi}{\lambda} (\pm f\lambda) \frac{x'}{V} = \frac{\pm 2\pi fx'}{V}$$

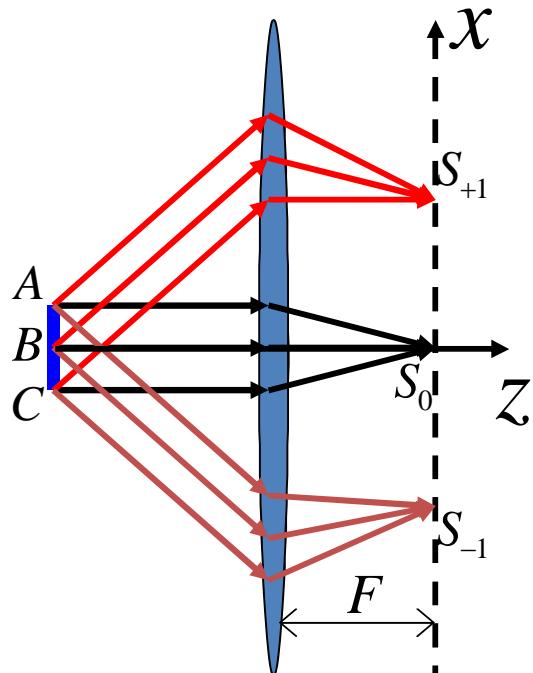
5.3.1 阿贝成像原理

$$\tilde{U}_0(x', y') \propto \tilde{U}_{S_0} \exp[ik(\overline{S_0 B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}]$$

$$\propto A_1 t_0 \exp[ik(\overline{BS_0})] \exp[ik(\overline{S_0 B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}]$$

$$\tilde{U}_{\pm 1}(x', y') \propto \tilde{U}_{S_{\pm 1}} \exp[ik(\overline{S_{\pm 1} B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z} - i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$

$$\propto \frac{1}{2} A_1 t_1 \exp[ik(\widehat{BS_{\pm 1}})] \exp[ik(\overline{S_{\pm 1} B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z} - i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$



物光波是正弦光栅的屏函数

$$\tilde{U}_O(x, y) = A_1(t_0 + t_1 \cos 2\pi f x)$$

设物平面B点的相位为0

衍射斑

$$\tilde{U}_{S_0} \propto A_1 t_0 \exp[ik(\overline{BS_0})]$$

$$\tilde{U}_{S_{\pm 1}} \propto \frac{1}{2} A_1 t_1 \exp[ik(\widehat{BS_{\pm 1}})]$$

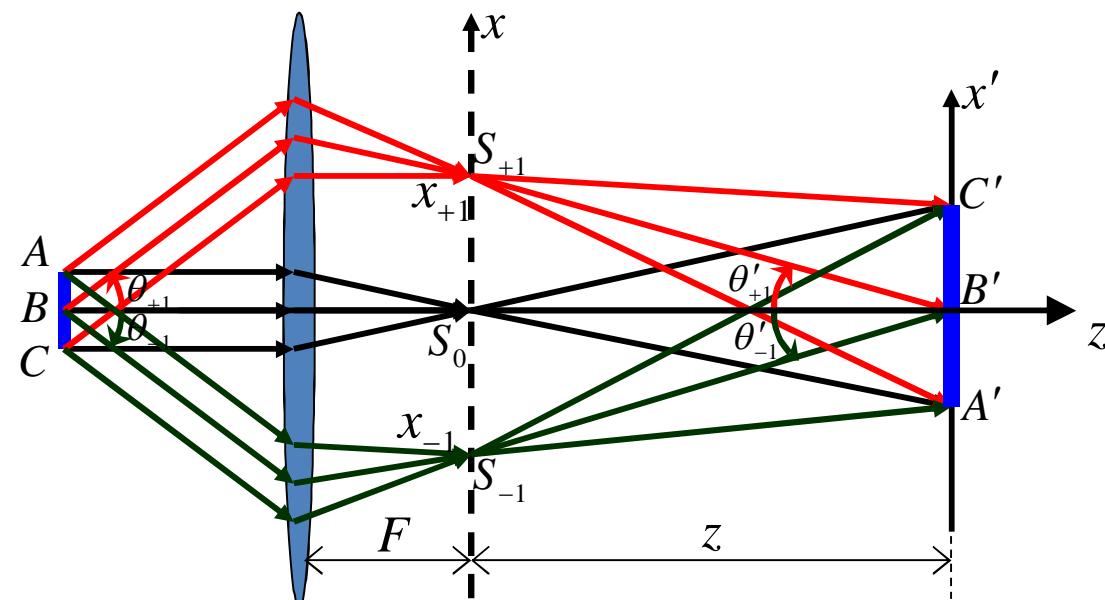
5.3.1 阿贝成像原理

$$\tilde{U}_0(x', y') \propto A_1 t_0 \exp[ik(\overline{BS_0})] \exp[ik(\overline{S_0 B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}]$$

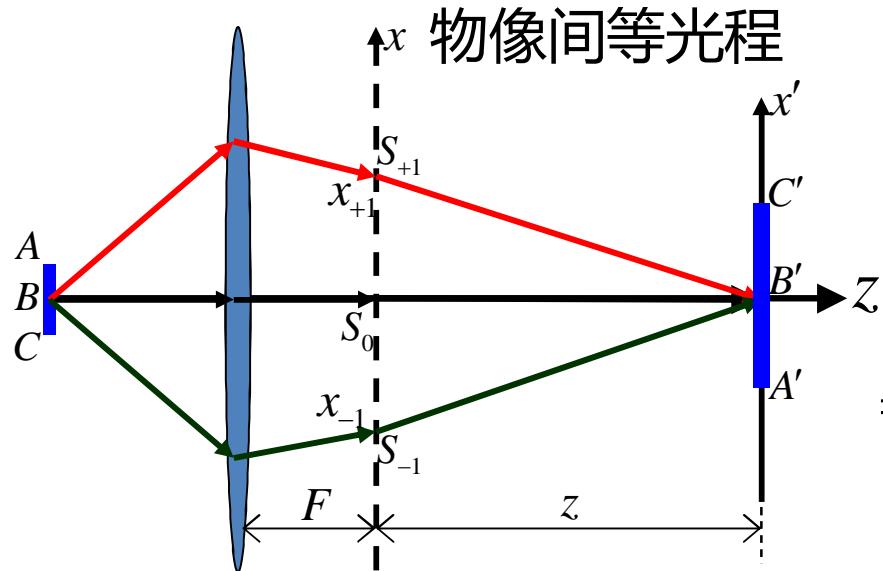
$$\propto A_1 t_0 \exp[ik(\overline{BS_0 B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}]$$

$$\tilde{U}_{\pm 1}(x', y') \propto \frac{1}{2} A_1 t_1 \exp[ik(\widehat{BS_{\pm 1}})] \exp[ik(\overline{S_{\pm 1} B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z} - i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$

$$\propto \frac{1}{2} A_1 t_1 \exp[ik(\widehat{BS_{\pm 1} B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}] \exp[-i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$



5.3.1 阿贝成像原理



$$(\overline{BS_0B'}) = (\widehat{BS_{+1}B'}) = (\widehat{BS_{-1}B'})$$

$$k(\overline{BS_0B'}) + k \frac{x'^2 + y'^2}{2z}$$

$$= k(\widehat{BS_{\pm 1}B'}) + k \frac{x'^2 + y'^2}{2z} = \varphi(x', y')$$

$$\tilde{U}_0(x', y') \propto A_1 t_0 \exp[ik(\overline{BS_0B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}] = A_1 t_0 e^{i\varphi(x', y')}$$

$$\tilde{U}_{\pm 1}(x', y') \propto \frac{1}{2} A_1 t_1 \exp[ik(\widehat{BS_{\pm 1}B'}) + ik \frac{x'^2 + y'^2}{2z}] \exp[-i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$

$$= \frac{1}{2} A_1 t_1 e^{i\varphi(x', y')} \exp[-i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$

5.3.1 阿贝成像原理

$$\tilde{U}_0(x', y') \propto A_1 t_0 e^{i\varphi(x', y')}$$

$$\tilde{U}_{\pm 1}(x', y') \propto \frac{1}{2} A_1 t_1 e^{i\varphi(x', y')} \exp[-i \frac{\pm 2\pi f x'}{V}]$$

$$\tilde{U}_I(x', y') = \tilde{U}_0(x', y') + \tilde{U}_{+1}(x', y') + \tilde{U}_{-1}(x', y')$$

$$\propto A_1 e^{i\varphi(x', y')} \left\{ t_0 + \frac{t_1}{2} \left[\exp\left(-\frac{i2\pi f x'}{V}\right) + \exp\left(+\frac{i2\pi f x'}{V}\right) \right] \right\}$$

像光波 $\tilde{U}_I(x', y') \propto A_1 e^{i\varphi(x', y')} \left(t_0 + t_1 \cos 2\pi \frac{f}{V} x' \right)$

物光波 $\tilde{U}_O(x, y) = A_1 (t_0 + t_1 \cos 2\pi f x)$

像平面光波与物平面光波是相似的，即两者是物像关系

空间频率： $f \rightarrow f/V$ ，表示像的几何放大或缩小。

像质的反衬度：交流部分与直流部分的比值。反衬度不变

5.3.2 空间滤波的概念

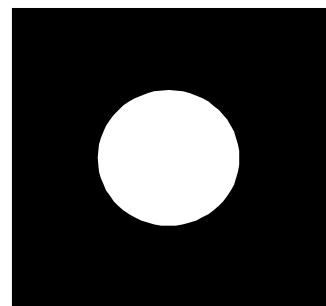
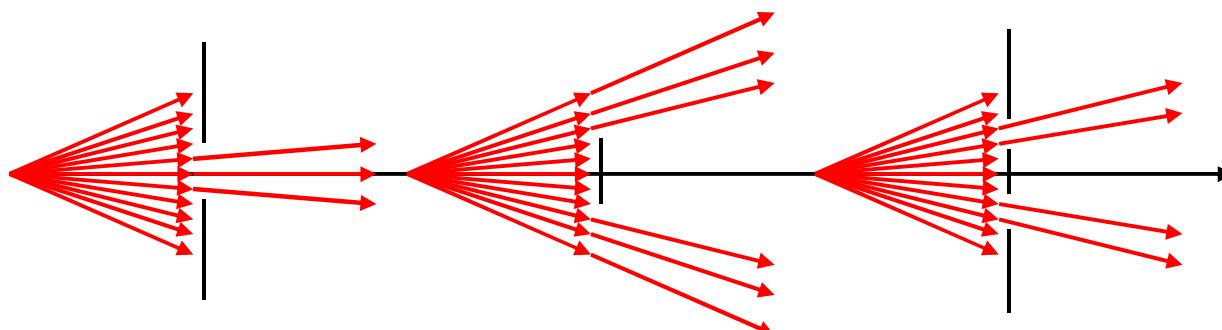
传统光学→还原图像

Abbe成像→改造图像

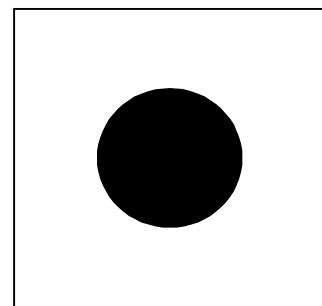
空间频率与波的衍射角相关，可以据此做成低通、高通或带通的滤波装置。

$$\sin \theta_{\pm n} = f_{\pm n} \lambda = \pm \frac{n}{d} \lambda$$

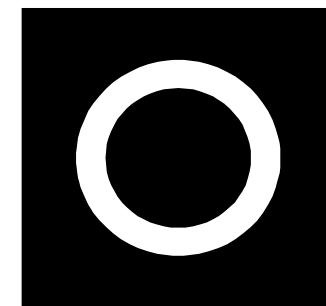
$$f = \frac{1}{d}$$
 衍射屏或物的空间频率



低通



高通



带通

5.3.2 空间滤波的概念

例：估算相干成像系统的截止空间频率 f_M ？

能够收集的最大衍射角为：

$$\sin \theta_M \approx \frac{D}{2F}$$

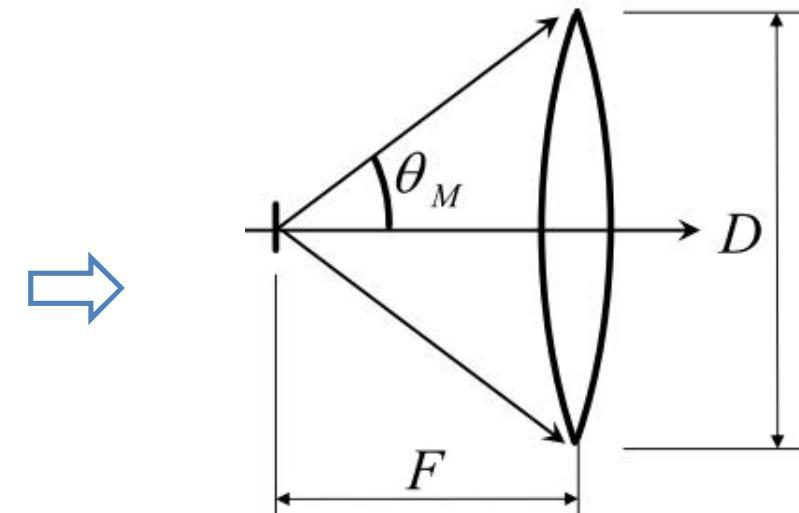
对应的最大空间频率：

$$f_M = \frac{\sin \theta_M}{\lambda} = \frac{D}{2F\lambda}$$

如果波长为600nm， $D/F = 1/3$

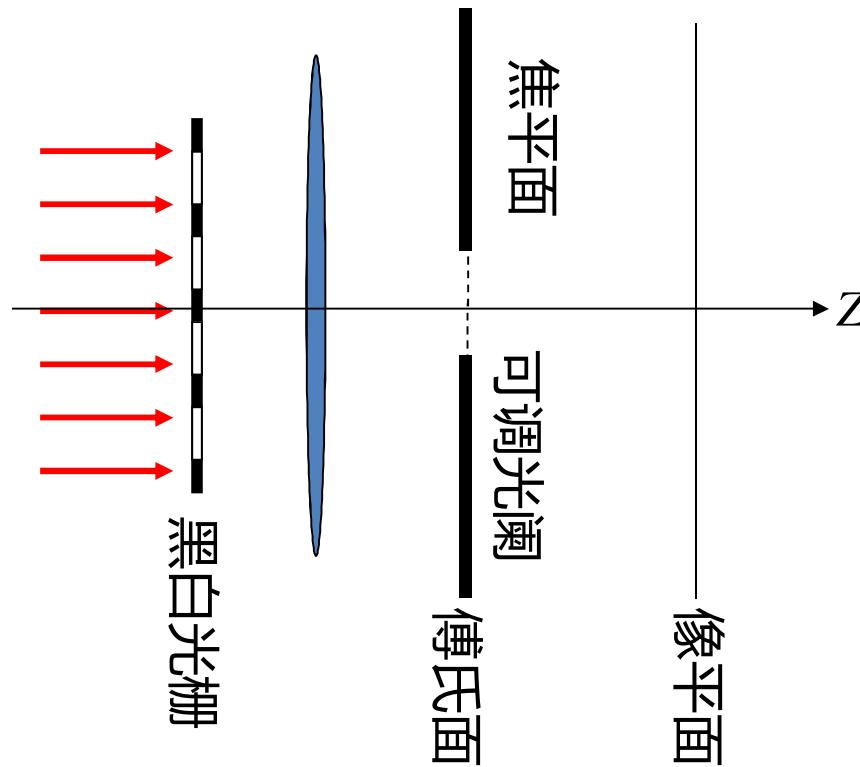
$$f_M = \frac{1}{2 \times 3 \times 600\text{nm}} = 278\text{mm}^{-1}$$

$\Delta x < \Delta x_m = 1/f_M \approx 3.6\mu\text{m}$ 的信息被截止。

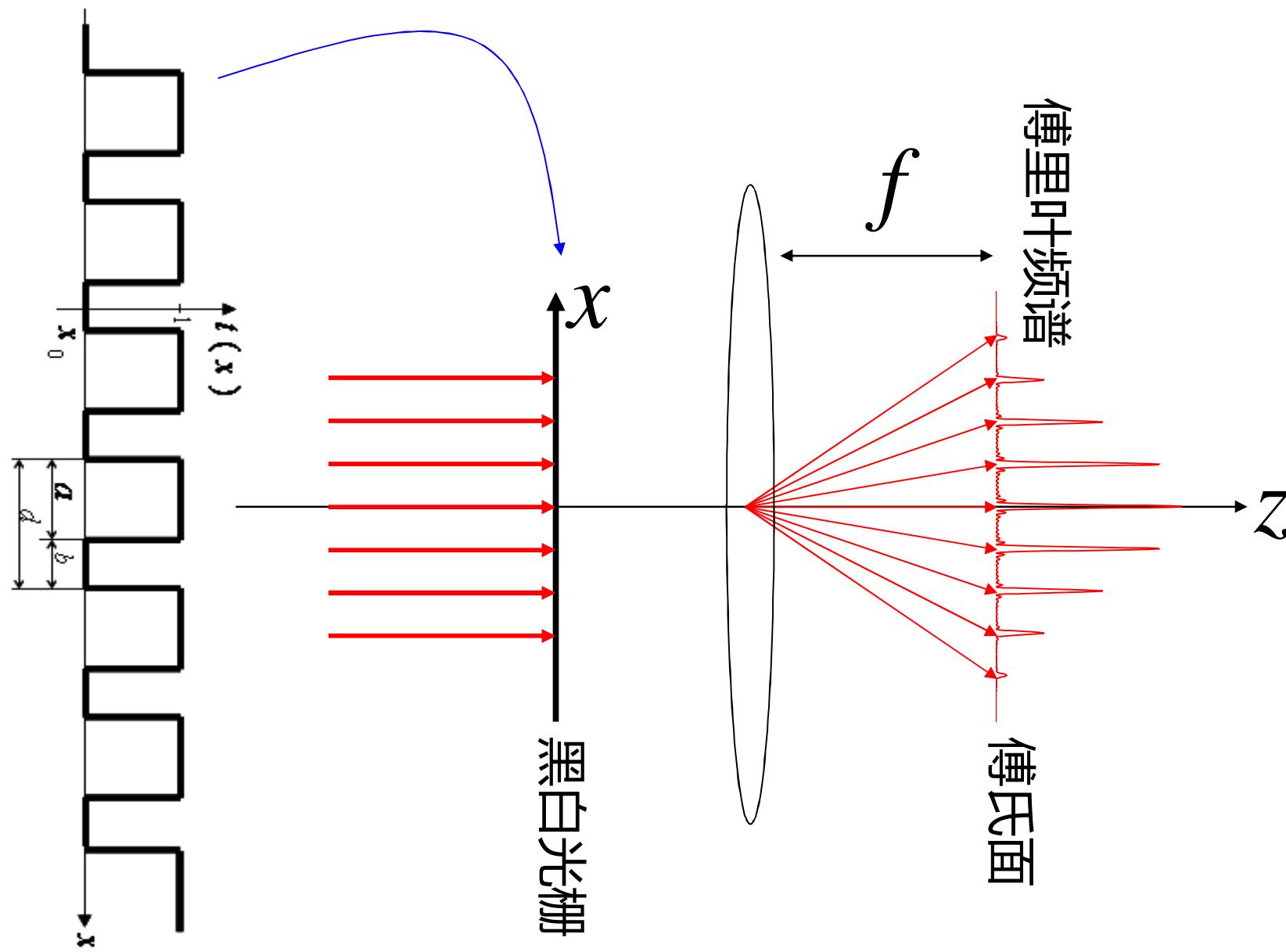


5.3.3 阿贝 (1874) — 波特 (1906) 空间滤波实验

- 以黑白光栅为物，单色平行光照射
- 在傅氏面上加一可调狭缝，观察像的变化

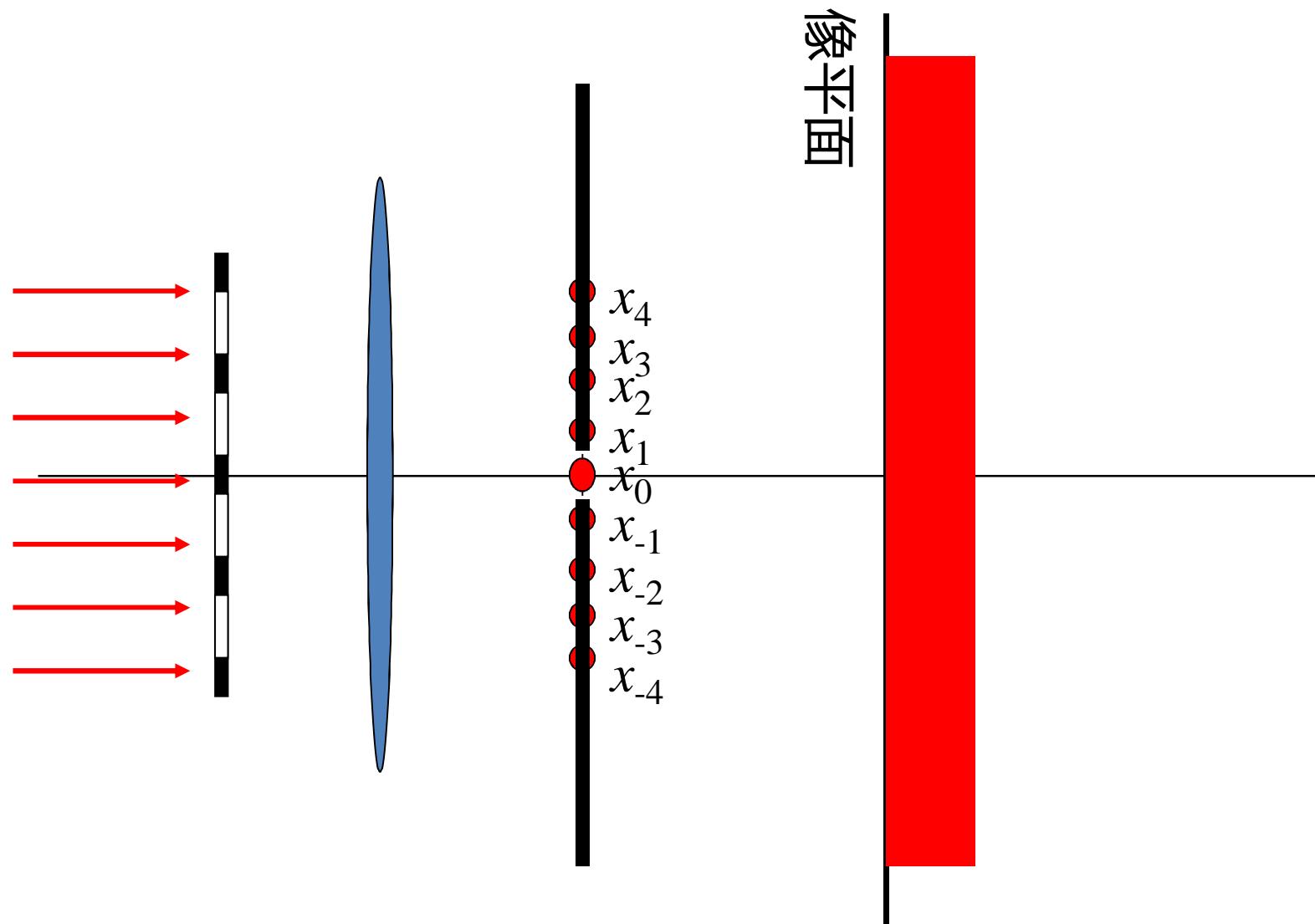


5.3.3 阿贝—波特空间滤波实验



5.3.3 阿贝—波特空间滤波实验

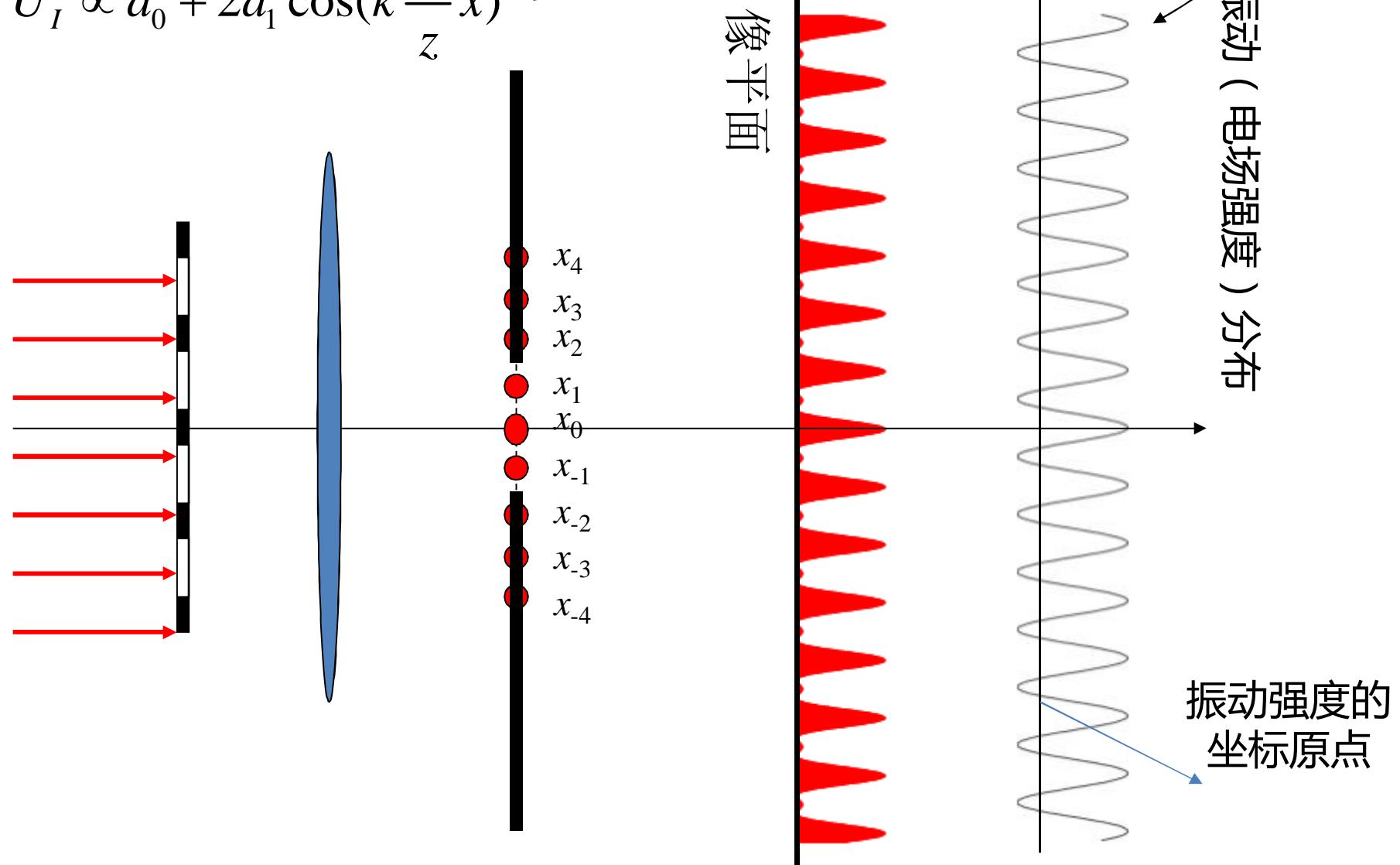
只让0级，即直流成分通过，则像平面被0级斑发出的球面波照明。
近轴条件下，被均匀照明



5.3.3 阿贝—波特空间滤波实验

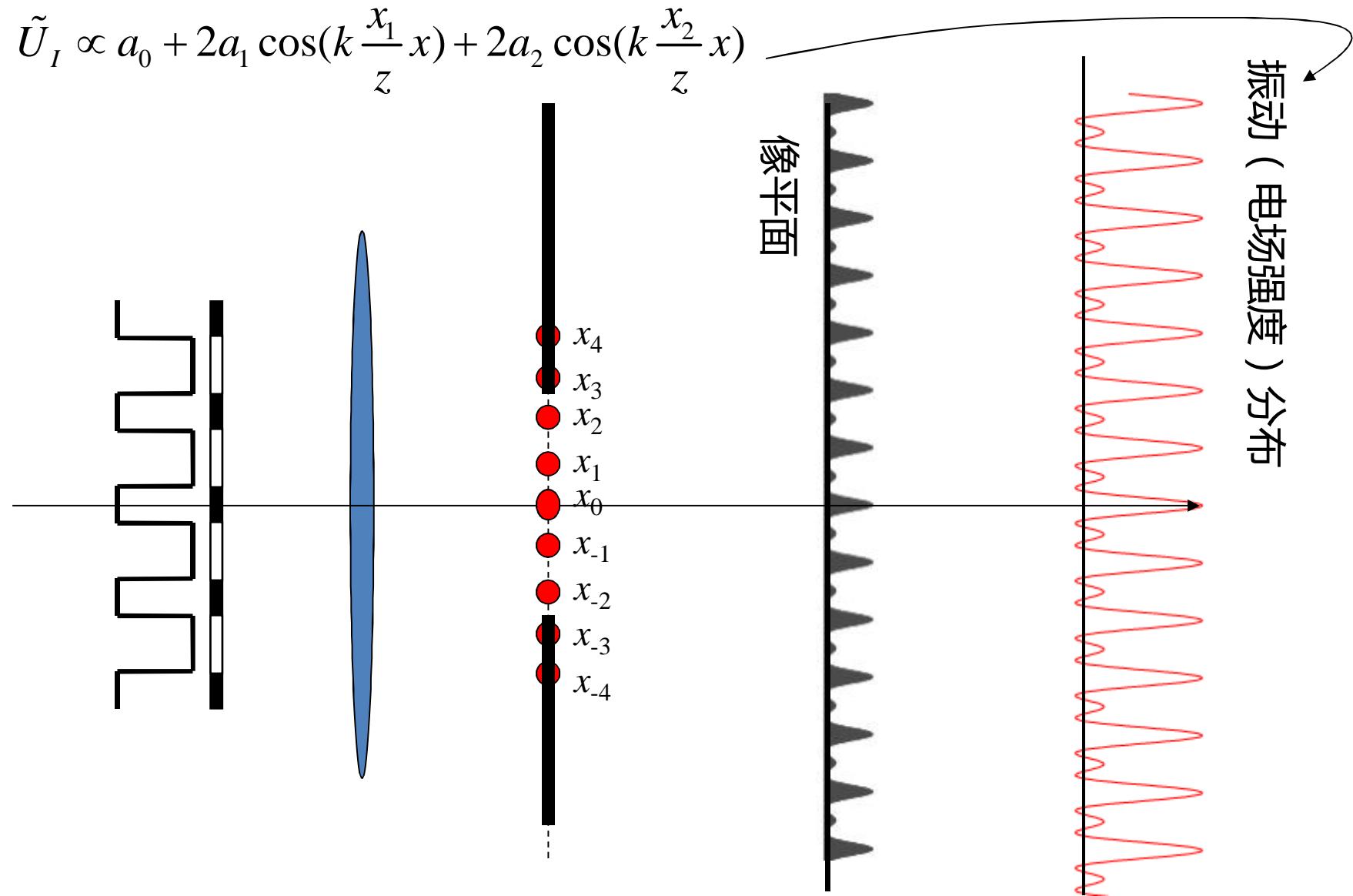
让0级和 ± 1 级通过，则像平面上是0和 ± 1 三个衍射斑发出的次波的相干叠加

$$U_I \propto a_0 + 2a_1 \cos\left(k \frac{x_1}{z} x\right)$$



5.3.3 阿贝—波特空间滤波实验

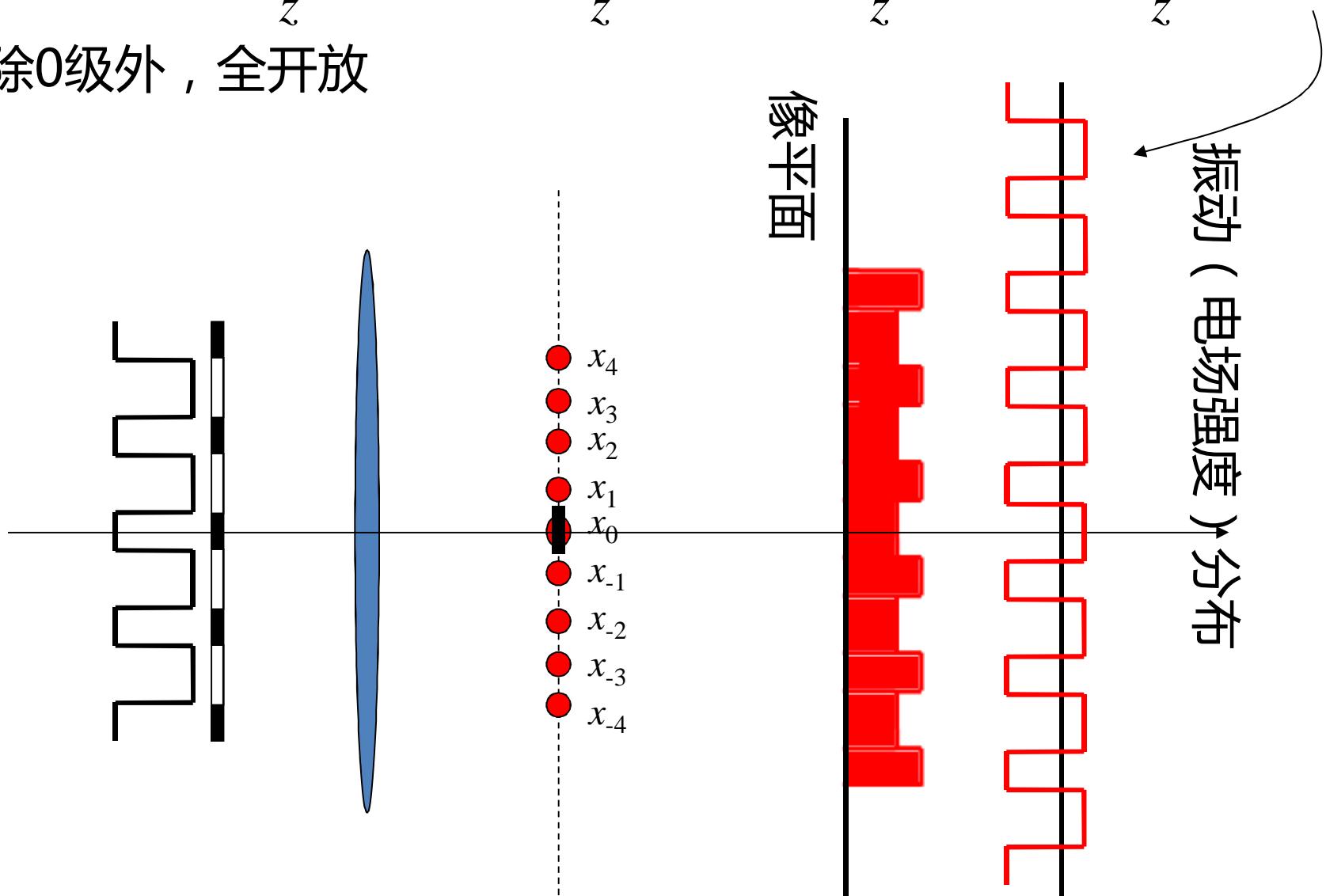
让0级、 ± 1 和 ± 2 级通过，则像平面上是5个衍射斑发出的次波的相干叠加



5.3.3 阿贝—波特空间滤波实验

$$\tilde{U}_I \propto a_1 \cos\left(k \frac{x_1}{z} x\right) + a_2 \cos\left(k \frac{x_2}{z} x\right) + a_3 \cos\left(k \frac{x_3}{z} x\right) + a_4 \cos\left(k \frac{x_4}{z} x\right) + \dots$$

除0级外，全开放

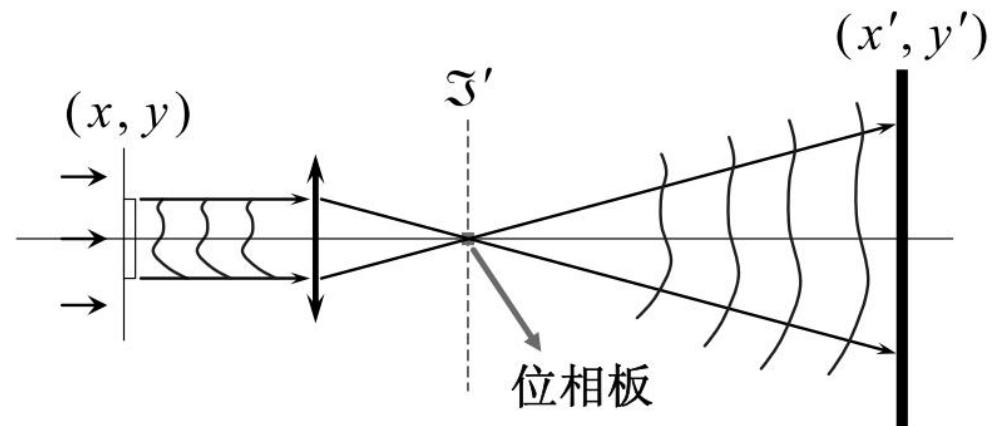


5.3.4 相衬显微镜

- 成像（显微）：空间分辨率，衬度(contrast) ,
- 很薄的透明样品，例如生物切片，对光的吸收很小，因而不同的部分反差较小，在显微镜下观察，不容易分辨细节。
- 这类样品，不会引起透射光振幅的改变，所以**不是振幅型的**；
- 但由于各处折射率并不相同，因而透射光的相位会有改变，**是相位型的**。 $\tilde{t}(x, y) = e^{i\varphi(x, y)}$
- 针对这一特点，可以通过**相移**的方式增大图像的反衬度。



F. Zernike, 泽尼克, 1953 Nobel Laureate



5.3.4 相衬显微镜

相移的原理

- 样品的屏函数为 $\tilde{t}(x, y) = e^{i\varphi(x, y)}$
- 即在样品平面处，相位因子各不相同
- 平面光照射样品，物平面发出的物光波为

$$\tilde{U}_o(x, y) = A_1 \tilde{t}(x, y) = A_1 e^{i\varphi(x, y)} = A_1 \left(1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \dots\right)$$

- 衍射后在傅里叶面上形成一系列衍射斑
- 在傅里叶面上0级斑处加一滴液体，使直流成分产生一个附加的相位 δ ，即产生相移。

5.3.4 相衬显微镜

相移对光强的影响

在零级增加相移 $\tilde{U}_I(x, y) = A_I(e^{i\delta} + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \dots)$

$$= A_I(e^{i\delta} - 1 + 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \dots) = A_I[(e^{i\delta} - 1) + e^{i\varphi}]$$

$$\begin{aligned} I &= A_I^2 (e^{i\delta} - 1 + e^{i\varphi})(e^{-i\delta} - 1 + e^{-i\varphi}) \\ &= A_I^2 [3 + e^{i(\delta-\varphi)} + e^{-i(\delta-\varphi)} - e^{i\delta} - e^{-i\delta} - e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}] \\ &= A_I^2 [3 + 2\cos(\delta - \varphi) - 2\cos\delta - 2\cos\varphi] \end{aligned}$$

光强与样品的相位分布有关。

5.3.4 相衬显微镜

相移显微术

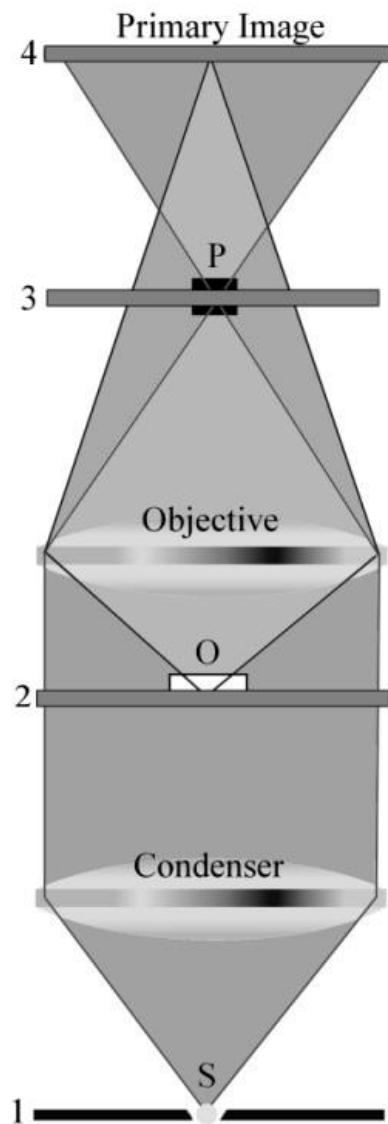
$$\begin{aligned} I &= A_1^2 [3 + 2\cos(\delta - \varphi) - 2\cos\delta - 2\cos\varphi] \\ &= A_1^2 [3 + 2\cos\delta\cos\varphi + 2\sin\delta\sin\varphi - 2\cos\delta - 2\cos\varphi] \end{aligned}$$

生物切片，样品很薄，因而 $\varphi \ll 1$ $\sin\varphi \approx \varphi$ $\cos\varphi \approx 1$

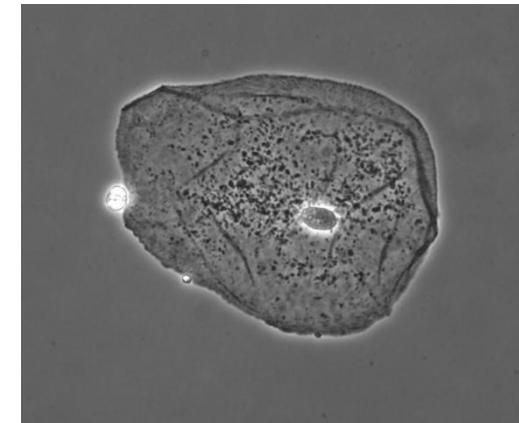
$$I = A_1^2 [3 + 2\cos\delta + 2\varphi\sin\delta - 2\cos\delta - 2] = A_1^2 [1 + 2\varphi\sin\delta]$$

像的反衬度取决于 $2\varphi\sin\delta$ $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$ 反衬度最大

5.3.4 相衬显微镜



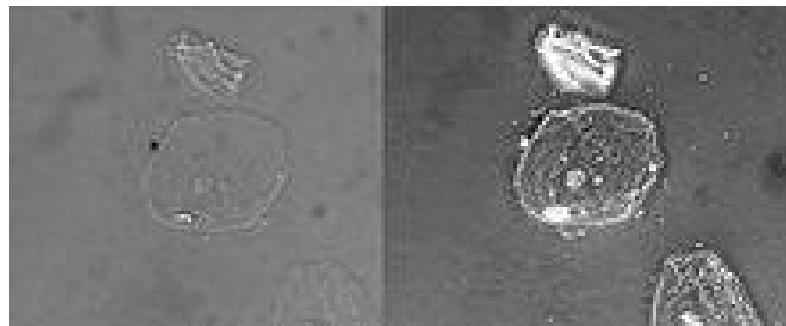
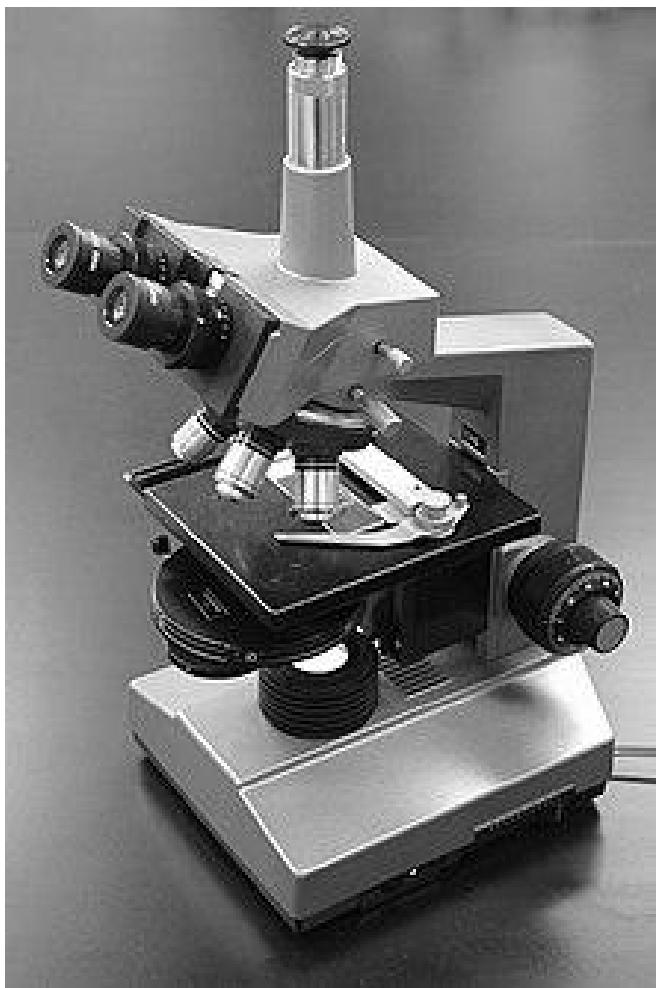
1. Condenser annulus
2. Object plane
3. Phase plate
4. Primary image plane



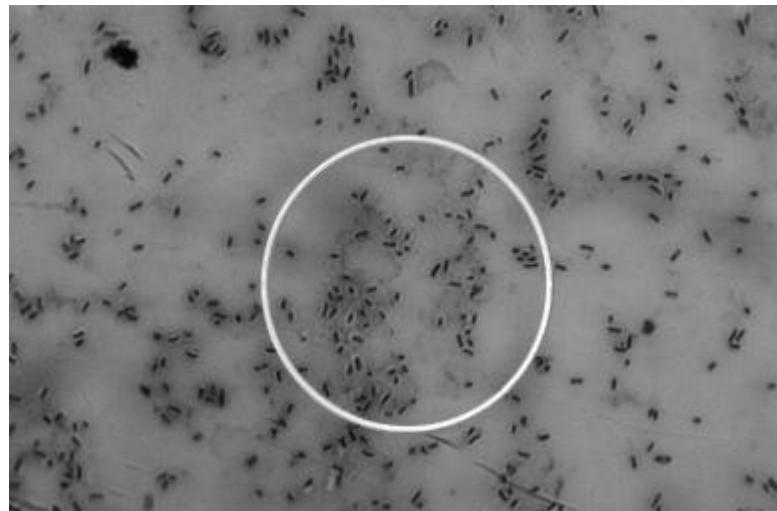
上皮细胞的相衬显微像

5.3.4 相衬显微镜

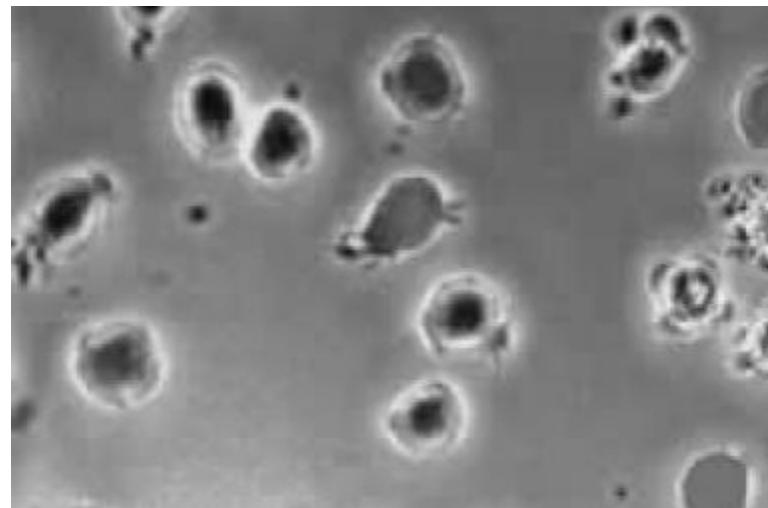
相衬显微镜 (Phase-contrast microscopy)



5.3.4 相衬显微镜



染色法



相衬法



5.3.4 相衬显微镜



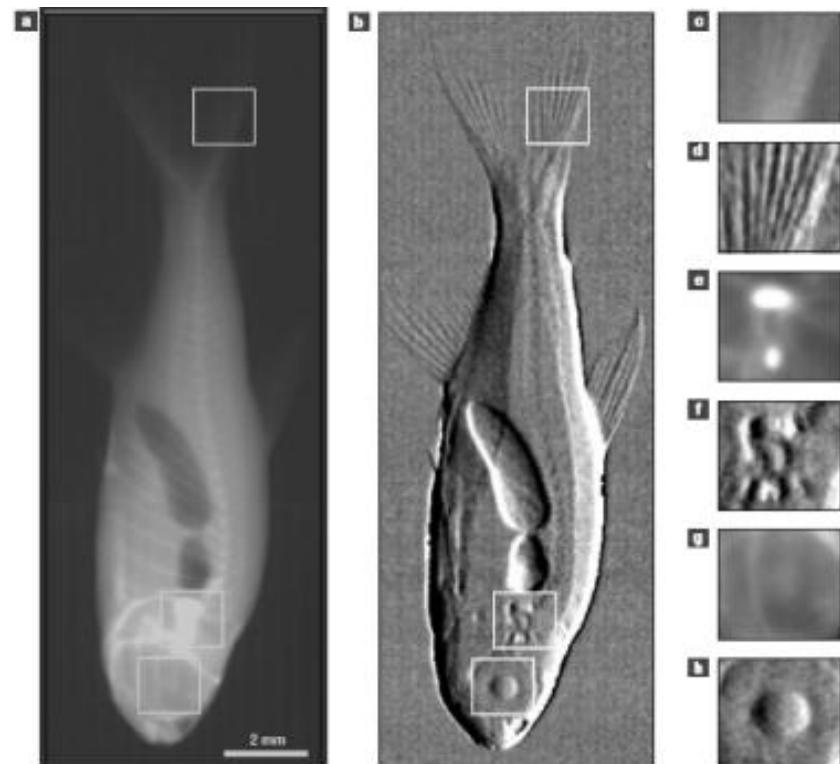
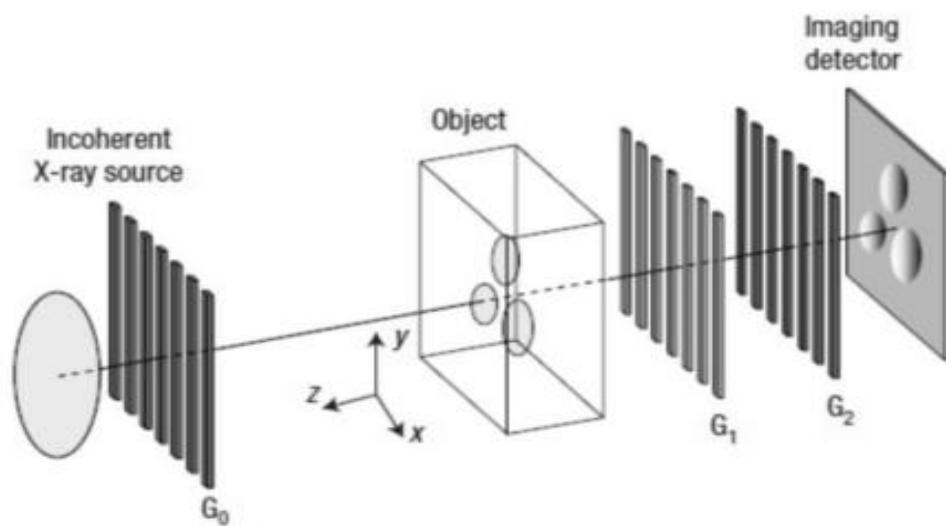
利用相衬法观察写入光折变晶体中相位图象

“相衬法不是在与显微镜打交道时被发现的，而是在光学领域的另一个不同的方面。它萌动于也即我对衍射光栅的兴趣，这大约始于1920年。”

“我深感于人类头脑的很大局限性，我们学习模仿先人已经做过或想过的事情是多么的快，而理解也即是看到深层的联系又是多么的慢。然而，其中最慢的莫过于发现新的联系，甚至是去运用旧观念于一个新领域。

5.3.4 相衬显微镜

X射线相衬成像



Talbot-Lau 干涉仪法：利用位相光栅将物体对X射线的折射位移，将位相信息转换为强度信息。

鱼的成像：吸收衬度(a)、相位衬度(b)、局部细节图像对比(c-h)

5.3.4 相衬显微镜

作业

p.81: 1, 2 (重排 p314)